

2024年度  
シリコンテクノロジー分科会  
幹事選挙投票結果報告

2023年11月27日

標記選挙の結果、下記の通り候補者が信任されました。なお、有効投票数154でした。

区分	氏名	所属	信任
ULSI	トープラサートボン・カシディット	東京大学	151
ULSI	松川 貴	産業技術総合研究所	150
ULSI	櫻庭政夫	東北大学	150
ULSI	森 貴之	金沢工業大学	150
ULSI	津田是文	ルネサスエレクトロニクス	150
ULSI	角村貴昭	東京エレクトロン株式会社	150
ULSI	菊池善明	ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社	150
ULSI	加藤公彦	産業技術総合研究所	150
ULSI	井田次郎	金沢工業大学	150
表面・界面	角嶋邦之	東京工業大学	150
表面・界面	荒木浩司	グローバルウェーブ・ジャパン株式会社	149
表面・界面	森田行則	産業技術総合研究所	150
表面・界面	高橋芳浩	日本大学	150
表面・界面	中島良樹	アクセリス・テクノロジー	148
多層配線	古澤健志	HDマイクロシステムズ株式会社	150
多層配線	多田宗弘	ナノブリッジ・セミコンダクター株式会社	150
多層配線	中塚 理	名古屋大学	150
多層配線	井上 史大	横浜国立大学	150
多層配線	竹口 直樹	Western Digital	150
多層配線	福島 誉史	東北大学	150
多層配線	百瀬 健	熊本大学	150
多層配線	小野 昇子	三井化学株式会社	150
モデリング	園田賢一郎	ルネサスエレクトロニクス株式会社	150
モデリング	森 伸也	大阪大学	151
モデリング	佐野伸行	筑波大学	150
モデリング	林 洋一	ラピスセミコンダクタ株式会社	150
モデリング	廣木 彰	京都工芸繊維大学	150
接合	柴田 聡	パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会	151
接合	和田涼太	日新イオン機器株式会社	151
接合	峰地 輝	住友重機械イオンテクノロジー株式会社	151
接合	加藤慎一	株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ	151
接合	岡本浩樹	キオクシア株式会社	151
接合	山口 直	ルネサスエレクトロニクス株式会社	151
接合	品田賢宏	東北大学	151
接合	水野文二	UJT Lab.	151
ナノテク	澤野憲太郎	東京都市大学	149
ナノテク	張 文馨	産業技術総合研究所	149
ナノテク	野村政宏	東京大学	149
ナノテク	三河 巧	株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ	149
ナノファブ	占部 継一郎	京都大学	150
13半導体	小林正治	東京大学	151
SNW	角嶋邦之	東京工業大学	150